

**國家科學及技術委員會中部科學園區管理局**  
**112 年度中部科學園區專業及技術人才培訓計畫**

課程名稱：光學薄膜原理與鍍膜技術

課程簡介：

課程中理論探討與模擬實例並重，並增加應用為主的實例說明，以彰顯模擬設計與實務應用為導向的目標，適用於光學模擬實習、光機電整合，或從事光學鍍膜相關職務之工程師。

上課時間	課程名稱	課程綱要	講師	上課地點
2023/07/25(二) 9:00~16:00	光學薄膜原理與鍍膜技術	1.多薄膜光學的光學原理 2.多薄膜光學的設計與應用 3.多薄膜光學的製造與檢測	中興大學材料科學與工程學系林佳鋒教授兼系主任	線上課程軟體：Google Meet

報名方式:

1. 網路網址：<https://forms.gle/EPMp5qcnHUqUL64M8>
2. Email 報名：d875212@gmail.com 鄭小姐 andii@nchu.edu.tw 劉先生
3. 電話報名：04-36068996#1007 鄭小姐 #1008 劉先生



備註：

註 1：本課程全程免費，歡迎報名參加。中部科學園區（包含台中園區、后里園區、虎尾園區、二林園區及中興園區）園區事業從業員工、中部科學園區管理局職員、國家科學及技術委員會創新創業激勵計畫團隊成員、園區外各產業從業人員或中部地區大專院校應屆畢業生。（因名額有限，若報名人數過多或資格不符，本計畫辦公室保有篩選報名人員之權利），報名成功者將另以電子郵件通知。

註 2：本課程受訓學員出席率達上課總時數 80% 者，可獲頒訓練證明書。

註 3：本課程需收取保證金新台幣 2,000 元，報名成功者請按通知電子郵件所述繳費方式依限繳交。報名學員上課出席總時數達 80% 者課程結束後退回，未達 80% 者將沒收保證金不予退還，完成課程者可全額退還，亦可保留延用至下次課程！

註 4：請自備電腦或其他裝置連線上課，教學軟體使用方式再另以電子郵件通知。

註 5：計畫網站：<https://110caic.com/>

講師資訊：

講師現職	最高學歷	講師專長
中興大學材料科學與工程學系教授兼系主任	國立交通大學電子所博士	半導體元件與製程技術、光電半導體之磊晶/製程/檢測技術、顯示器技術、面射型雷射、第三代半導體